

Agenda

32-tes Arbeitstreffen des AK DUV / VUV - Optik

Donnerstag, den 30-ten März 2017, 10:15 Uhr bis ca. 16:30 Uhr
Fraunhofer IOF; Albert-Einstein-Str. 7; 07745 Jena

TOP 1 **Begrüßung**

TOP 2 **Vorträge / Diskussion**

„Institutsvorstellung: IOF Fraunhofer Jena“

Prof. Norbert Kaiser; IOF Fraunhofer Jena

„Quo vadis, EUV-Lithographie“

Dr. Phillipp Naujok; IOF Fraunhofer Jena

„Sandwich-LID-Absorptionsmessung: Von vereinfachter Kalibrierung

bis zur Messung in optischen Fasern „

Dr. Christian Mühlig; IPHT - Jena

Pause / Imbis

„Zerstörverhalten optischer Komponenten unter Bestrahlung

mit IR und UV Femtosekunden Pulsen.“

Herr Mark Gyamfi; Laser Zentrum Hannover

„Beschichtungen für Polarisationsanwendungen“

Dr. Martin Bischoff; Fa. Qioptiq Göttingen

Kaffeepause

„Deposition of rutile TiO₂ films by pulsed and high power

Pulsed magnetron sputtering“

Dr. Daniel Glöß; FEP Fraunhofer Dresden

TOP 3 **Verschiedenes**

.....

Schulferien Herbst 2017 ab 02.10.2017

Nächstes Treffen: -----

Vorträge ????????

TOP 4 **Prof. Norbert Kaiser und sein Team lädt im Anschluß
zur Besichtigung einiger Labore ein.**

*Evt. gibt es wieder eine „Turbo-Gruppe“ und eine „Intensiv-Gruppe“.
Die Turbo-Gruppe wird die gleichen Labore besichtigen wie die Intensiv-Gruppe,
allerdings in verkürzter Zeit.*

Herzlichen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Werner Riggers